日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年10月30日

出 願 番 号 Application Number:

特願2002-316268

[ST. 10/C]:

[JP2002-316268]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社デンソー

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 8月 1日





ページ: 1/E

【書類名】 特許願

【整理番号】 ND020904

【提出日】 平成14年10月30日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 F02M 45/00

【発明の名称】 噴射装置の動的流量調整方法

【請求項の数】 6

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会社デンソー内

【氏名】 問山 正儀

【特許出願人】

【識別番号】 000004260

【氏名又は名称】 株式会社デンソー

【代理人】

【識別番号】 100093779

【弁理士】

【氏名又は名称】 服部 雅紀

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 007744

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9004765

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 噴射装置の動的流量調整方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 噴孔を開閉する弁部材と、前記弁部材を開閉駆動する電気駆動部と、前記噴孔から噴射する噴射量を調整する調整部材とを備え、前記噴孔から流体を噴射する噴射装置の動的流量調整方法であって、

前記噴射装置を流れる流体流量を計測する計測手段と、

前記調整部材の調整量を変更する調整量変更手段と、

目標の動的流量を得るための前記調整部材の調整量を算出する算出手段とを用い、

前記算出手段は、前記噴射装置の静的流量に基づいて前記調整部材の調整量を 算出することを特徴とする噴射装置の動的流量調整方法。

【請求項2】 前記噴射装置は前記噴孔閉塞方向に前記弁部材を付勢する付勢部材を備え、前記電気駆動部は前記付勢部材の付勢力に抗して前記噴孔開放方向に前記弁部材を駆動し、前記調整部材は、前記付勢部材に当接し、調整量が調整されることにより前記付勢部材が前記弁部材に加える噴孔閉塞方向の荷重を調整することを特徴とする請求項1記載の噴射装置の動的流量調整方法。

【請求項3】 前記調整部材は圧入により位置決めされており、圧入量を調整することにより前記付勢部材の荷重を調整することを特徴とする請求項2記載の噴射装置の動的流量調整方法。

【請求項4】 前記算出手段は、前記噴射装置の静的流量が大きいと前記調整部材の調整量を小さくし、静的流量が小さいと前記調整部材の調整量を大きくすることを特徴とする請求項2または3記載の噴射装置の動的流量調整方法。

【請求項5】 前記調整部材の調整量に対し、1回当たりの噴射指示信号における無効噴射時間の変化率を調整係数とし、前記算出手段は前記調整係数から前記調整部材の調整量を算出することを特徴とする請求項2、3または4記載の噴射装置の動的流量調整方法。

【請求項6】 前記算出手段は、噴射装置毎に前記調整係数を算出し、前回 までに算出した調整係数の平均を今回調整の調整係数とすることを特徴とする請 求項5記載の噴射装置の動的流量調整方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、噴射装置の動的流量調整方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

図1に示す調整システムは噴射装置1の動的流量を調整するものである。アジャスティングパイプ23の圧入位置を調整しスプリング21の付勢力を調整することにより、噴射装置1に要求される動的流量は調整される。動的流量とは、ニードル30の1回の開閉動作である1ストローク当たりに噴射される流体噴射量を表す。噴射装置1は、弁部材としてのニードル30が弁座27から離座することにより噴孔25から試験流体を噴射する。試験流体は、引火等を防止するため燃料とほぼ同一の粘性を有する不燃性の流体を用いる。付勢部材としてのスプリング21は、弁座27に着座する方向、つまり噴孔25を閉塞する方向にニードル30を付勢している。アジャスティングパイプ23は圧入により噴射装置1のハウジング10内に送られ、圧入位置が確定し目標の動的流量が得られると、かしめ等によりハウジング10に固定される。電気駆動部としてのコイル50に電流を供給すると、スプリング21の付勢力に抗し図1の上方である固定コア22側にニードル30を吸引する磁気力が発生し、ニードル30が弁座27から離座する。ニードル30の最大リフト量は固定コア22の位置により規定される。

[0003]

ポンプ100はタンク101から試験流体を吸い上げ噴射装置1に供給する。 圧力計102は噴射装置1に供給する流体圧力を計測する。計測手段としての流量計103は、噴射装置1を流れる流体流量を計測する。流量計103は、例えば流量に応じ単位時間当たりに発生するパルス信号のパルス数を流量信号として出力する。流量計103が出力するパルス数が多いほど流量は多い。背圧弁104は、噴射装置1に供給される流体圧力を所定圧に調圧する。背圧弁104に代え減圧弁を用いてもよい。調整量変更手段としてのモータ110とともに回転す るモータギア111はねじギア112と噛み合っている。ねじギア112は送りねじ113とねじ結合しており、ねじギア112が回転すると、送りねじ113 は図1の上方または下方に移動する。送りねじ113が下方に移動すると、アジャスティングパイプ23はハウジング10内に送り込まれる。算出手段としてのパーソナルコンピュータ(以下、「パーソナルコンピュータ」をPCという)120は、流量計103から送出される流量信号を入力し、現在のアジャスティングパイプ23の圧入位置における動的流量を算出する。PC120は、算出した動的流量と目標の動的流量との差に基づき駆動回路121を制御することにより駆動回路121からモータ110に供給する制御電流を制御し、アジャスティングパイプ23の次回の圧入位置を算出する。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

アジャスティングパイプ23を送り込むとスプリング21の付勢力は増加する。すると、同じ周波数、同じパルス幅、同じ振幅の制御パルス電流をコイル50に供給する場合、図9に示すように、噴射装置1の開弁時間Toは圧入後に長くなり、閉弁時間Tcは圧入後に短くなるので、噴射装置1が1回に噴射する噴射時間は短くなり、噴射量は減少する。したがって、流量計103から送出される流量信号に基づきPC120で算出する動的流量も減少する。開弁時間Toとは、噴射を指示する噴射パルス信号がオンになってからニードル30が弁座27から離座し固定コア22に係止され最大リフトになるまでの時間を表す。閉弁時間Tcとは、噴射パルス信号がオフになってからニードル30が弁座27に着座し噴射が遮断されるまでの時間を表す。

[0005]

従来のアジャスティングパイプ23の動的流量の調整方法を図10および図11に基づいて説明する。図10の横軸はアジャスティングパイプ23の圧入量、縦軸は動的流量を表す。ここでアジャスティングパイプ23の調整量である圧入量とは、初期位置からアジャスティングパイプ23を圧入する位置までの変位量を表す。同一構成の噴射装置1の動的流量を調整する場合、アジャスティングパイプ23の圧入量に対する動的流量の変化率Kqの平均を複数の噴射装置1の計測値から予め求めておく。変化率Kqに基づき、目標の動的流量を得るためのア

ジャスティングパイプ23の圧入量を算出する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、図10に示すように動的流量は動的誤差とともに静的流量の誤差を含んでいるので、前述した変化率Kqから今回調整する噴射装置1のアジャスティングパイプ23の圧入量を算出すると、圧入量が大きくなりすぎることがある。ここで静的流量とは、所定時間連続して噴射するときに噴射装置1が噴射する流量を表す。静的誤差は噴射装置1を構成する部品の加工誤差により生じる流量の誤差を表す。例えば、ニードルリフト時の開口面積、最大リフト量のばらつきにより静的流量の誤差は生じる。動的誤差はコイル50の電磁特性およびスプリング21の弾性特性の誤差により生じる流量の誤差を表す。つまり、アジャスティングパイプ23の圧入量に対する動的流量の変化率Kqに基づき目標の動的流量を得る従来の調整方法では、変化率Kqは動的誤差および静的誤差を含んでいる。

また、アジャスティングパイプ23の圧入量が大き過ぎると、動的流量が目標値よりも小さくなる恐れがある。アジャスティングパイプ23は圧入によりその位置が保持されるので、圧入量が大きすぎると元に戻すことができない。

[0007]

したがって、アジャスティングパイプ23の圧入量に対する動的流量の変化率 Kqを用いてアジャスティングパイプ23の圧入量を算出する場合、アジャスティングパイプ23を送りすぎないように1回当たりの圧入量の変化量を小さくし て動的流量を調整する必要がある。そのため、図11に示すように、規格範囲内 に動的流量が達するまでに要するアジャスティングパイプ23の送り回数が増え 、調整時間が長くなる。

本発明の目的は、調整時間を短縮する噴射装置の動的流量調整方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明の請求項1記載の噴射装置の動的流量調整方法によると、静的流量に基

づいて調整部材の調整量を算出することにより、動的流量に占める静的誤差を考慮して調整部材の調整量を算出できる。調整部材の調整量を調整して得られる動的流量の噴射装置毎のばらつきが小さいので、目標の動的流量を得るための調整部材の目標の調整位置まで少ない調整回数で達することができる。したがって、調整時間が短縮できる。また、噴射装置を調整する処理数が同じでよいのであれば、調整システムの台数を減らすことができる。

[0009]

本発明の請求項2および3記載の噴射装置の動的流量調整方法によると、調整部材の調整量を調整することにより付勢部材が弁部材に加える噴孔閉塞方向の荷重を調整する。付勢部材の荷重が大きくなると、同じ噴射指示時間に対し噴射装置が1回に噴射する噴射時間は短くなり、動的流量は減少する。付勢部材が弁部材に加える荷重が小さくなっても静的流量は変化しない。動的流量を調整中に変化しない静的流量に基づき調整部材の調整量を調整することにより、調整部材を調整して得られる動的流量のばらつきが小さくなる。したがって、少ない調整回数で目標の動的流量に達することができる。

$[0\ 0\ 1\ 0\]$

調整部材の調整量を変更しても静的流量の変化しない噴射装置では、連続して噴射し静的流量を計測するときの所定時間を短くし、動的流量を計測するときの1回の噴射パルス時間に換算することにより、静的流量から動的流量を算出することができる。また、調整部材の調整量を調整し、噴射時間を短縮するときの単位時間当たりの動的流量の流量変化率は、所定時間連続して噴射するときの静的流量が大きいほど大きくなる。噴射時間は、調整部材の調整量が大きくなり付勢部材の荷重が増加すると短くなる。請求項4記載の噴射装置の動的流量調整方法によると、噴射装置の静的流量が大きいと調整部材の調整量を小さくし、静的流量が小さいと調整部材の調整量を大きくしている。つまり、各噴射装置の静的流量が小さいと調整部材の調整量を対さくしている。つまり、各噴射装置の静的流量のばらつきを考慮して調整部材の調整量を調整しているので、調整部材の調整量を調整しているので、調整部材の調整量を調整して得られる動的流量の噴射装置毎のばらつきが小さい。したがって、目標の動的流量までに要する調整回数を減らすことができる。

$[0\ 0\ 1\ 1]$

本発明の請求項5記載の噴射装置の動的流量調整方法によると、調整部材の調整量に対し、1回当たりの噴射指示時間における無効噴射時間の変化率を調整係数とし、調整係数から調整部材の調整量を算出する。無効噴射時間は、前述した開弁時間と閉弁時間との差である。同じ噴射装置において噴射指示時間を変更しても、開弁時間および閉弁時間は変化しないので、無効噴射時間も変化しない。要求特性に応じて噴射指示時間を変更する場合にも、動的流量を調整するために同じ調整係数を使用することができる。

本発明の請求項6記載の噴射装置の動的流量調整方法によると、前回までに噴射装置を調整し算出した調整係数の平均を求めて今回調整の調整係数とするので、調整回数が増加する毎に調整係数の精度が高まる。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を燃料噴射装置に適用した一形態について図に基づいて説明する。本実施例の動的流量の調整システムは、従来例で説明した図1と実質的に同一であるから、説明を省略する。

本発明の一実施例による噴射装置を図2に示す。図1に示した噴射装置1のより具体的な構成を示している。噴射装置1のハウジング10は、磁性部材と非磁性部材とからなる円筒状に形成されている。ハウジング10には燃料通路11が形成されており、この燃料通路11に弁ボディ20、スプリング21、固定コア22、アジャスティングパイプ23、弁部材としてのニードル30および可動コア40等が収容されている。

[0013]

ハウジング10は、図2において下方の弁ボディ20側から第一磁性部材12、非磁性部材13、第二磁性部材14をこの順で有している。第一磁性部材12と非磁性部材13、ならびに非磁性部材13と第二磁性部材14とは溶接により結合している。溶接は例えばレーザ溶接などにより行われる。非磁性部材13は第一磁性部材12と第二磁性部材14との間で磁束が短絡することを防止する。第一磁性部材12の反非磁性部材側には、弁ボディ20が溶接により固定されている。

[0014]

固定コア22は円筒状に形成されている。固定コア22は、ハウジング10の 非磁性部材13および第二磁性部材14の内部に圧入されることによりハウジン グ10に取り付けられ固定されている。固定コア22は可動コア40に対し反噴 孔側に設置され可動コア40と向き合っている。

$[0\ 0\ 1\ 5]$

アジャスティングパイプ23は固定コア22の内部に圧入されている。スプリング21は一方の端部がアジャスティングパイプ23に当接し、他方の端部が可動コア40に当接している。アジャスティングパイプ23の調整量である圧入量を調整することにより、スプリング21がニードル30に加える荷重は変更される。スプリング21はニードル30を噴孔25の閉塞方向である弁座27方向へ付勢している。

[0016]

カップ状の噴孔プレート24は弁ボディ20の外周壁に溶接により固定されている。噴孔プレート24は薄板状に形成されており、中央部に複数の噴孔25が 形成されている。

ニードル30は、内部に燃料通路31を有する中空の有底円筒状である。ニードル30は弁ボディ20の内周壁に形成されている弁座27に着座可能である。ニードル30が弁座27に着座すると、噴孔25が閉塞され燃料の噴射が遮断される。

$[0\ 0\ 1\ 7]$

ニードル30の反噴孔側に可動コア40が設置されている。ニードル30にはニードル30の側壁を貫く燃料孔が形成されている。ニードル30の燃料通路31に流入した燃料は、燃料孔を通過し、ニードル30と弁座27とが形成する弁部に流れる。コイル50はターミナル51と電気的に接続されており、コイル50に駆動電流を供給すると、可動コア40が固定コア22側に吸引され、ニードル30が弁座27から離座することにより噴孔25から燃料が噴射される。可動コア40が吸引され固定コア22に係止されることにより、ニードル30の最大リフト量は規定される。

[0018]

ハウジング10の図2において上方から燃料通路11に流入する燃料は、フィルタ部材19により異物が除去される。異物が除去された燃料は、燃料通路11、アジャスティングパイプ23の内周側、固定コア22の内周側、可動コア40の内周側、ニードル30の燃料通路31からニードル30の側壁を貫通している燃料孔を経由して弁部へ供給される。弁部へ供給された燃料は、ニードル30が弁座27から離座したときに噴孔25へ流れ、噴孔25から噴射される。

[0019]

次に、本実施例の噴射装置1の動的流量調整方法について説明する。

(a)動的流量を計測する前に、図6のステップ200において静的流量計測手段により静的流量を計測しておく。具体的には、予め、同一構成の複数の噴射装置1から得ているデータから固定コア22を所定位置まで圧入し、例えば図4に示すように1分間のパルス幅の噴射指示信号を加え、静的流量Q[cc/min]を計測する。

[0020]

(b) 静的流量Qを計測した噴射装置1は、図5に示すように、パレット130に載せられ、搬送装置132で図1に示す調整システムまで搬送される。パレット130には、噴射装置毎に品番等の情報とともに噴射装置1の静的流量Qが記憶されているIDタグ140が取付けられている。噴射装置1が調整システムに設置されるまでに、IDタグセンサ142により、噴射装置1の静的流量Qを読み取り、PC120に取り込んでおく。

[0021]

(c)図6のステップ201において、調整量変更手段であるモータ110を圧入手段として用い、アジャスティングパイプ23を初期位置まで圧入する。具体的には、噴射装置1を調整システムに設置し、ポンプ100から噴射装置1に供給する流体圧力が所定圧になるように背圧弁104で調圧する。次に、モータ110を回転させることにより、ニードル30が弁座27に着座する程度の付勢力をスプリング21が発生するように、予め設定された初期位置 L_0 までアジャスティングパイプ23を送り込み圧入する。

[0022]

(d) 図6のステップ202において、計測手段である流量計103および算出手段であるPC120を動的流量計測手段として用い、初期動的流量を計測する。具体的には、PC120は、駆動回路121を制御し、所定の周波数、パルス幅、振幅の噴射パルス信号を噴射装置1に供給する。PC120は、流量計103が流量に応じ単位時間当たりに発生するパルス信号のパルス数から、アジャスティングパイプ23の初期位置 L_0 における噴射装置1の1回当たりの流量である初期動的流量 q_0 $[mm^3/str]$ を算出する。

[0023]

(e)図3に示すように、噴射パルス信号による1回の噴射指示時間をTi、開弁時間をTo、閉弁時間をTcとすると、圧入位置 L_k (k=0, 1, · · · ·)までアジャスティングパイプ23を圧入したときの動的流量 q_k (k=0, 1, · · · ·)は、次のようにして求められる。

[0024]

図3において、ニードル30が弁座27から離座し固定コア22に係止されるまでに噴射される流量の面積 S_0 と、ニードル30が固定コア22から離れ弁座27に着座するまでに噴射される流量の面積 S_1 とを等しいとみなす。したがって、ニードル30が固定コア22に係止された全開の状態で図3に示す動的流量を噴射するとした場合、噴射に要する噴射装置1の有効噴射時間は次式(1)で表される。

$$T i + T c - T o = T i - (T o - T c) \cdot \cdot \cdot (1)$$

$$[0 0 2 5]$$

式(1) で表される有効噴射時間 $\{Ti-(To-Tc)\}$ に対し、(To-Tc)を無効噴射時間と呼ぶ。ニードル30が固定コア22に係止された全開の状態で噴射しているとした場合、動的流量 $[mm^3/str]$ の単位時間 [msec] 当たりの流量は、静的流量Q [cc/min] を $[mm^3/msec]$ に換算した流量と見なすことができ、Q/60 $[mm^3/msec]$ で表される。したがって、アジャスティングパイプ23の圧入位置 L_k における無効噴射時間を Tv_k (k=0, 1, · · · ·) [msec] とすると、動的流量 q_k (k=0, 1, · · · ·) $[mm^3/str]$ は次式(2) で表

される。 q_k およびQは計測値、 T_i は設定値であるから、式(2)から T_{v_k} を求めることができる。

$$q_k = (Q / 60) \times (T i - T v_k)$$

 $T v_k = T i - (60 \times q_k / Q) \cdot \cdot \cdot (2)$

[0026]

目標動的流量をqt、目標無効噴射時間をTv t とすると、Tv t は次式(3)で表される。Qは計測値、Ti およびqt は設定値であるから、式(3)からTv t を求めることができる。

$$q t = (Q/6 0) \times (T i - T v t)$$
 $T v t = T i - (6 0 \times q t/Q) \cdot \cdot \cdot (3)$

[0027]

(f)図6のステップ203において、算出手段であるPC120を圧入量算出手段として用いアジャスティングパイプ23の圧入量を算出する。具体的には、アジャスティングパイプ23の圧入量に対する無効噴射時間の変化率 [msec/mm] である調整係数をK t、前回の圧入位置 L_k から目標動的流量 q t を得るための圧入位置 L_{k+1} までアジャスティングパイプ23を圧入する圧入量の増分を Δ L とすると、圧入位置 L_{k+1} は次式(4) で表される。アジャスティングパイプ23の圧入量は、初期位置 L_0 からアジャスティングパイプ23を圧入する位置までの変位量である。今回の噴射装置1の調整において使用する調整係数K t は、前回までの噴射装置1の調整により噴射装置1毎に算出した調整係数K t の平均である。T V_k は式(2) から求め、T V t は式(3) から求め、K t は既知の値であるから、式(4) から圧入位置 L_{k+1} を算出できる。

$$L_{k+1} = L_k + \Delta L$$

 $L_{k+1} = L_k + (T v t - T v_k) / K t \cdot \cdot \cdot (4)$
[0028]

無効噴射時間 $T \vee_k$ および目標無効噴射時間 $T \vee_t$ は、静的流量 Q を変数として式(2) および式(3) により算出される。そして、圧入位置 L_{k+1} は $T \vee_k$ および $T \vee_t$ を変数として(4) により算出される。式(2)、(3) および(4) により、圧入位置 L_{k+1} は静的流量 Q を変数として算出した値であり、噴射装置毎の静的流

量Qのばらつきを考慮した値である。したがって、図7に示すように、 Tv_k および Tv_t と圧入量との関係は、静的流量Qのばらつきにより生じる静的誤差が考慮され、動的誤差だけを含んでいる。

[0029]

アジャスティングパイプ23の圧入量の増分 Δ Lは式(4)により算出される。したがって、増分 Δ Lは静的流量Qを変数として算出した値であり、噴射装置毎の静的流量Qのばらつきを考慮した値である。目標動的流量 qtまでの差 Δ qが同じであれば、静的流量Qが大きいほど、次式(5)における(Tvt-Tv $_k$)は小さくなる。

 $\Delta q = q_k - q t$

$$\Delta q = (Q/60) \times (T i - T v_k) - (Q/60) \times (T i - T v_t)$$

$$\Delta q = (Q / 60) \times (T v t - T v_k) \cdot \cdot \cdot (5)$$

[0030]

- (g) 図6のステップ204において、モータ110を圧入手段として用いて回転し、求めた L_{k+1} までアジャスティングパイプ23を送り込み圧入する。
- (h) 図6のステップ205において、計測手段である流量計103および算出手段であるPC120を動的流量計測手段として用い、ステップ202において計測した初期動的流量と同様に、アジャスティングパイプ23を送り込んだ後の動的流量 q_{k+1} $(k=0,1,\cdots)$ を計測する。

[0031]

(i) 図6のステップ206において、算出手段としてのPC120を判定手段として用い、ステップ205において計測した動的流量が目標動的流量 q t の規格範囲内か否かを判定する。目標動的流量 q t の規格範囲よりも計測した動的流量 q_{k+1} が大きければ、前述した調整工程(f)(図6のステップ203)に戻り図8に示すように調整を繰り返す。目標動的流量 q t の規格範囲よりも計測した動的流量 q_{k+1} が小さければ、アジャスティングパイプ23を圧入しすぎた

ので、不良品と見なす(図 6 のステップ 2 0 7)。計測した動的流量 q_{k+1} が目標動的流量 q_t の規格範囲内であれば、良品とみなす(図 6 のステップ 2 0 8)

[0032]

(j)良品であれば、式(2) から Tv_{k+1} を算出し、今回調整における $Kt=(Tv_{k+1}-Tv_0)$ / $(L_{k+1}-L_0)$ を求める。そして、今回調整した噴射装置 1 をサンプル数に加えて調整係数Kt の平均を求め、次回の調整時に調整係数Kt として用いる。

[0033]

以上説明した上記実施例では、予め計測した静的流量 Qからアジャスティングパイプ23の圧入量の増分 Δ Lを算出することにより、噴射装置毎の静的流量 Qのばらつきを考慮した圧入量の増分 Δ Lを算出するので、調整係数 K tを用いて算出した圧入量の増分 Δ L から得られる噴射装置 1 毎の動的流量のばらつきは、スプリング 2 1 の弾性特性、コイル 5 0 の電磁特性等による動的誤差だけになり静的誤差が除かれる。動的流量のばらつきが小さくなるので、殆どの噴射装置 1 を目標動的流量 q t の規格範囲内に調整できる。したがって、アジャスティングパイプ 2 3 の圧入量が大きくなりすぎることにより、得られた動的流量が目標動的流量 q t の規格範囲よりも小さくなることを防止するために、式(4)から算出した値よりも圧入量の増分 Δ L を小さくする必要がない。さらに、1 回の調整で目標動的流量 q t の規格範囲に達する確率が高くなるので、調整回数が減少し調整時間を短縮できる。

[0034]

本実施例では、アジャスティングパイプ23の圧入量に対する無効噴射時間の変化率を調整係数とした。無効噴射時間に代え、アジャスティングパイプ23の 圧入量に対する有効噴射時間の変化率を調整係数とし、目標動的流量 q t を得る ためのアジャスティングパイプ23の圧入量を算出してもよい。

[0035]

た本実施例では、ハウジング10に圧入するアジャスティングパイプ23の圧 入量によりスプリング21の荷重を調整し動的流量を調整した。スプリング21 の荷重を変更できるのであれば、圧入により位置固定されるアッジャスティング パイプ以外にも、ねじ式、あるいは挿入後に溶接固定される部材を調整部材とし て使用できる。

[0036]

本実施例の噴射装置1では、固定コア22がニードル30を係止し、固定コア22の圧入位置によりニードル30の最大リフト量が規定された。固定コア22に代え、ニードルを係止する専用の係止部材でニードルを係止し、係止部材の位置によりニードルの最大リフト量を規定してもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本実施例による噴射装置の調整システムを示す模式的構成図である。

【図2】

本実施例による噴射装置を示す断面図である。

【図3】

本実施例の動的噴射における時間と流量との関係を示す特性図である。

【図4】

本実施例の静的噴射における時間と流量との関係を示す特性図である。

【図5】

(A) は本実施例による噴射装置の搬送状態を示す模式図であり、(B) は(A) のB方向矢視図である。

【図6】

本実施例の調整工程を示す概略フローチャートである。

【図7】

本実施例によるアジャスティングパイプの圧入量と無効噴射時間との関係を示す特性図である。

【図8】

本実施例による動的流量の調整過程を示す特性図である。

【図9】

アジャスティングパイプを圧入する前後の流量変化を示す特性図である。

【図10】

従来のアジャスティングパイプの圧入量と動的流量との関係を示す特性図である。

【図11】

従来の流量の調整過程を示す特性図である。

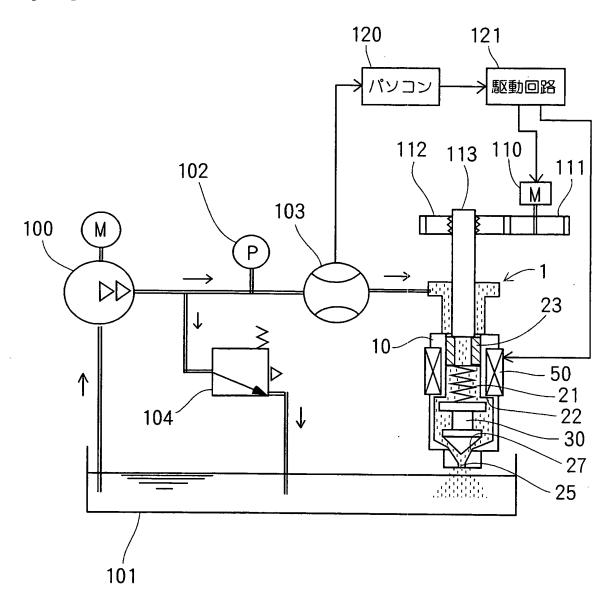
【符号の説明】

1	噴射装置
2 1	スプリング(付勢部材)
2 3	アジャスティングパイプ(調整部材)
2 5	噴孔
3 0	ニードル(弁部材)
5 0	コイル (電気駆動部)
1 0 2	圧力計
1 0 3	流量計 (計測手段)
1 0 4	背圧弁
1 1 0	モータ (調整量変更手段)
1 2 0	P C (算出手段)

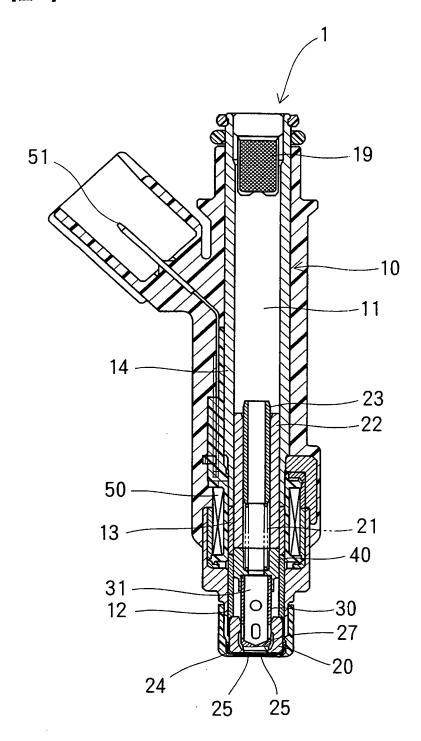
【書類名】

図面

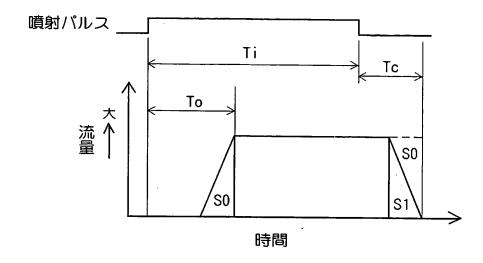
【図1】



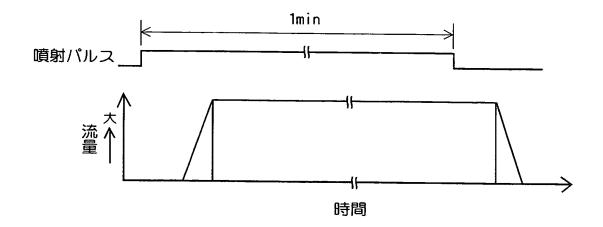
【図2】



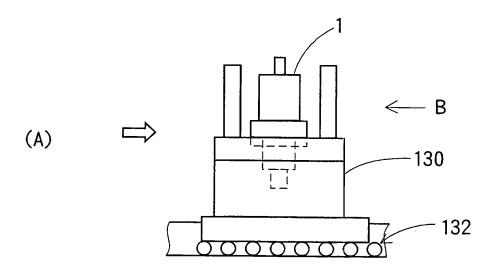
【図3】

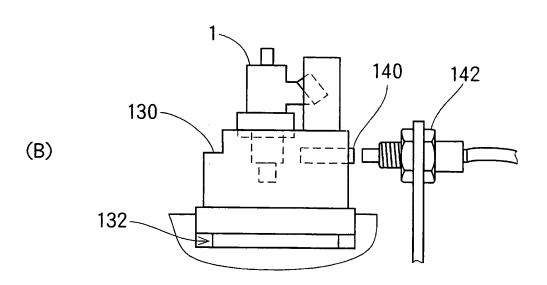


【図4】

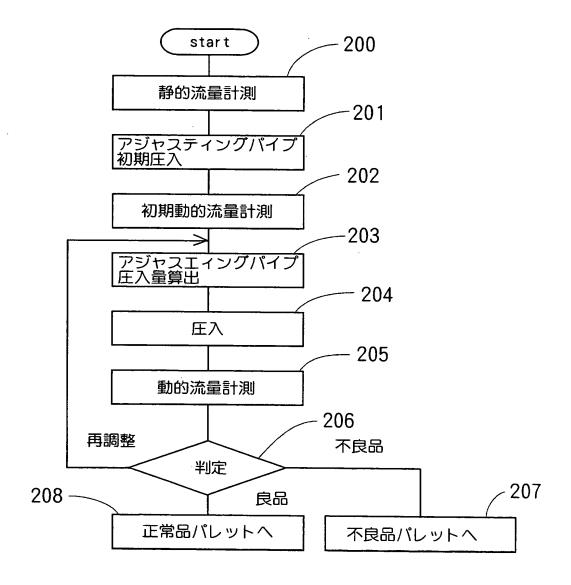


【図5】

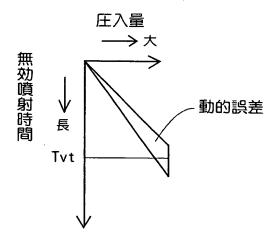




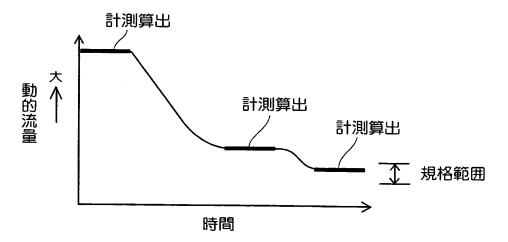
【図6】



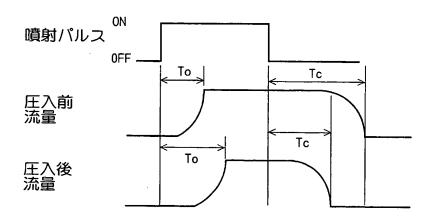
【図7】



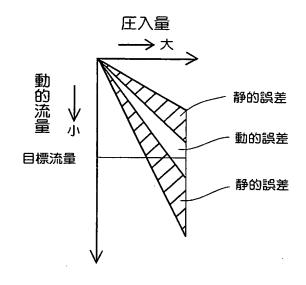
【図8】



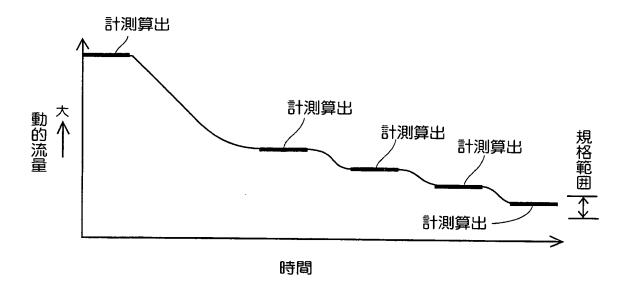
【図9】



【図10】



【図11】



ページ: 1/E

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 調整時間を短縮する噴射装置の動的流量調整方法を提供する。

【解決手段】 スアジャスティングパイプ23の圧入量を調整することにより、スプリング21が噴孔25の閉塞方向にニードル30に加える荷重は変更され、噴射装置1の動的噴射量は調整される。アジャスティングパイプ23の圧入量の調整には、まず、1分間のパルス幅の噴射指示信号を加え、静的流量Q[cc/min]を計測しておく。静的流量Qからアジャスティングパイプ23の圧入量を算出することにより、噴射装置毎の静的流量Qのばらつきを考慮した圧入量を算出できるので、静的流量Qを用いて算出した圧入量から得られる噴射装置1毎の動的流量のばらつきは、スプリング21の弾性特性、コイル50の電磁特性等による動的誤差だけになり静的誤差が除かれる。動的流量のばらつきが小さくなるので、調整回数が減少し調整時間を短縮できる。

【選択図】 図1

特願2002-316268

出願人履歴情報

識別番号

[000004260]

1. 変更年月日 [変更理由]

1996年10月 8日 名称変更

及 足 埕 田 」 住 所

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地

氏 名 株式

株式会社デンソー